2019 年度 先進情報処理メカトロニクスクラスタ スケジュール&成績評価

※調整中

■ スケジュール

4月11日	ガイダンス				八谷
4月18日	学生1	学生 2	学生3	学生 4	
4月25日	学生 5	学生 6	学生 7	学生 8	
5月9日	学生 9	学生 10	学生 11	学生 12	
5月16日	学生 13	学生 14	学生 15	学生 16	
5月23日	学生 17	学生 18	学生 19	学生 20	
5月30日	学生 21	学生 22	学生 23	学生 24	
6月6日	学生 25	学生 26	学生 27	学生 28	
6月13日	学生 29	学生 30	学生 31	学生 32	
6月20日	射手矢 和真	野村 雅也	長谷川 大陽	櫻井 渉	
6月27日	松本 侑也	安田 圭治	前田 一成		
7月4日	井堰 啓太	今川 涼介	広瀬 僚平	箕土路 拓也	
7月11日	尾西 一樹	坪井 和広	岡田 泰修	渕上 和希	
7月18日					
7月25日					

■ 成績評価方法

M1:出席状況(カードリーダーの記録を確認)、大ゼミ時間内の質問回数およびその内容に基づき評価する.

M2:出席状況(カードリーダーの記録を確認)、大ゼミ時間内の質問回数、その内容、および中間発表の内容に基づき評価する。

● ※M1、M2 の発表に関わらず M1、M2 とも出席すること. 就職活動や学会発表等で欠席する場合は 事前にクラスタの総務担当教員に連絡すること.